

1	2	3	4	5	6	7
					Отраженная блёскость	Наличие/отсутствие
					Прямая блёскость, Р	Наличие/отсутствие
					Неравномерность распределения яркости	-
					Яркость в спектральном диапазоне длин волн	(1-200000) кд/м ²
					Электромагнитные излучения, создаваемых ПЭВМ:	
					Диапазон I (5 -2000) Гц	
					Напряжённость электрического поля	(5 – 1000) В/м
					Напряжённость магнитного поля	(62,5 - 5000) нТл
					Диапазон II (2 -400) кГц	
					Напряжённость электрического поля	(0,5 – 40) В/м
					Напряжённость магнитного поля	(5 - 500) нТл
					Напряжённость магнитного поля 60 кГц-300 МГц	(0,2 -50) А/м
					Напряжённость электрического поля 60 кГц-300 МГц	(1- 1500) В/м
					Плотность потока энергии 300 МГц - 300 ГГц	(0,02-1000000) мкВт/см ²
					Напряжённость электрического поля (27-300) МГц	(1- 1500) В/м
					Плотность потока энергии (300-2400) МГц	(0,02-1000000) мкВт/см ²
					Напряжённость магнитного поля (0.06-30)МГц	(0,2 -50) А/м
					(1-50) МГц	(0,1-10) А/м
					Напряжённость электрического поля (0.06-30)МГц	(1- 1500) В/м
					Напряжённость магнитного поля (30-3000) кГц	(0,2 -50) А/м
					(1-50) МГц	(0,1-10) А/м
					Плотность потока энергии (0,03-1200) МГц	(0,02-1000000) мкВт/см ²
					(2,4-2,5) ГГц	(0,06-954) мкВт/см ²
14.	ГОСТ 12.1.006	Рабочее место.	-	-		
15.	МУК 4.3.1676-03, п. 5.	Рабочее место.	-	-		
16.	МУК 4.3.677-97	Рабочее место.	-	-		
17.	МУК 4.3.679-97, п. 5.	Рабочее место.	-	-		
18.	МУК 4.3.1167-02	Рабочее место.	-	-		